## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:	) 94/46
KIKUO KAISE et al.	) or
Serial No.: Not Yet Assigned	) ATTN: APPLICATION BRANCH
Filed: January 12, 2000	) Pa

For: LIQUID CRYSTAL PANEL,
LIQUID CRYSTAL PANEL MANUFACTURING )
METHOD, LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND
LIQUID CRYSTAL PROJECTOR )

## CLAIM TO PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Assistant Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior application filed in the following foreign country is hereby requested and the right of priority provided under 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Patent Appl. No. P11-006082 filed January 13, 1999

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application.

Respectfully submitted,

Dated: January 12, 2000

Ronald P. Kananen Reg. No. 24,104

RADER, FISHMAN & GRAUER P.L.L.C. 1233 20<sup>TH</sup> Street, NW

1233 20<sup>TH</sup> Street, NW Suite 501 Washington, DC 20036 202-955-3750-Phone 202-955-3751 - Fax

# 日本国特許庁 PATENT OFFICE

JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年 1月13日

出願番号

Application Number:

平成11年特許願第006082号

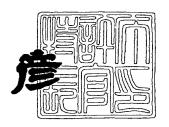
出 願 人 Applicant (s):

ソニー株式会社

1999年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office

近藤隆



出証番号 出証特平11-3081879

## 特平11-006082

【書類名】

特許願

【整理番号】

9800986403

【提出日】

平成11年 1月13日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02F 1/1339

【発明の名称】

液晶パネル、液晶パネルの製造方法および液晶表示装置

【請求項の数】

20

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

貝瀬 喜久夫

【発明者】

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

嶋 秀一

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代表者】

出井 伸之

【代理人】

【識別番号】

100086298

【弁理士】

【氏名又は名称】

船橋 國則

【電話番号】

0462-28-9850

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007364

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

# 特平11-006082

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9713936

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶パネル、液晶パネルの製造方法および液晶表示装置 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の間隔をあけて対向配置された第1基板と第2基板との間に液晶層が設けられ、前記第1基板の液晶層側には該液晶層側の表面が平坦な平坦化膜が設けられたものからなり、画素がマトリクス状に形成されているとともに、隣合う画素の間が遮光領域とされた液晶パネルにおいて、

前記平坦化膜の表面には、前記遮光領域の位置に、前記第2基板の液晶層側の 最表面に当接して第1基板と第2基板との間に所定の間隔を形成する突起部が、 平坦化膜と同じ材料で形成されてなる

ことを特徴とする液晶パネル。

【請求項2】 前記平坦化膜の表面には、各画素の領域に、前記突起部を覆うことなく画素電極が形成されている

ことを特徴とする請求項1記載の液晶パネル。

【請求項3】 前記突起部は、これを平面視したときの面積が前記遮光領域のほぼ半分以下となるように形成されている

ことを特徴とする請求項1記載の液晶パネル。

【請求項4】 前記第2基板の液晶層側には、カラーフィルターおよびマイクロレンズのうち少なくとも一方が設けられている

ことを特徴とする請求項1記載の液晶パネル。

【請求項5】 前記画素がマトリクス状に形成されてなる有効画素部を避けた位置の前記平坦化膜の表面には、前記突起部と同様に構成された他の突起部と、前記他の突起部を覆うように形成された導電膜とからなって、前記第1基板が前記第2基板との間でコモン電位を取るコモン電極部が形成されている

ことを特徴とする請求項1記載の液晶パネル。

【請求項6】 前記平坦化膜および突起部は、有機材料で形成されてなることを特徴とする請求項1記載の液晶パネル。

【請求項7】 前記有機材料は、感光性または非感光性のアクリル樹脂もしくはこのアクリル樹脂を主成分とする材料からなる

ことを特徴とする請求項6記載の液晶パネル。

【請求項8】 第1基板と第2基板とを所定の間隔をあけて対向配置してこの第1基板と第2基板との間に液晶層を設けてなり、画素をマトリクス状に形成しかつ隣合う画素の間を遮光領域とした液晶パネルを製造する方法であって、

絶縁基板の一面側に、表面が平坦な平坦化膜を形成するとともに、該平坦化膜 と同じ材料を用いて平坦化膜の表面でかつ遮光領域の位置に突起部を形成して前 記第1基板を得る工程と、

前記突起部を前記第2基板の最表面に当接して前記第1基板と前記第2基板と を対向した状態に貼り合わせる工程とを有する

ことを特徴とする液晶パネルの製造方法。

【請求項9】 前記平坦化膜および突起部の形成工程の後でかつ前記第1基板と前記第2基板とを貼り合わせる工程の前に、前記平坦化膜の表面でかつ各画素を形成する領域に、前記突起部を避けた状態に画素電極を形成する工程を行うことを特徴とする請求項8記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項10】 前記第2基板には、その液晶層側となる面側に、カラーフィルターおよびマイクロレンズのうち少なくとも一方が設けられたものを用いることを特徴とする請求項8記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項11】 前記平坦化膜および突起部の形成工程の際には、前記画素がマトリクス状に形成されてなる有効画素部を避けた位置の前記平坦化膜の表面に、前記突起部と同様に構成される他の突起部を形成し、

前記画素電極を形成する工程の際には、該画素電極用の導電膜の形成とともに 該導電膜で前記他の突起部を覆い、これにより前記他の突起部と該他の突起部を 覆う導電膜とからなって前記第1基板が前記第2基板との間でコモン電位を取る ためのコモン電極部を形成する

ことを特徴とする請求項9記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項12】 前記平坦化膜および突起部の形成工程の際には、有機材料を用いる

ことを特徴とする請求項8記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項13】 前記有機材料には、感光性または非感光性のアクリル樹脂 もしくはこのアクリル樹脂を主成分とする材料を用いる

ことを特徴とする請求項12記載の液晶パネルの製造方法。

【請求項14】 所定の間隔をあけて対向配置された第1基板と第2基板との間に液晶層が設けられ、前記第1基板の液晶層側には該液晶層側の表面が平坦な平坦化膜が設けられたものからなり、画素がマトリクス状に形成されているとともに、隣合う画素の間が遮光領域とされたもので、前記平坦化膜の表面でかつ前記遮光領域の位置に、前記第2基板の液晶層側の最表面に当接して第1基板と第2基板との間に所定の間隔を形成する突起部が、平坦化膜と同じ材料で形成された液晶パネルを備えている

ことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項15】 前記液晶パネルには、前記平坦化膜の表面でかつ各画素の 領域に、前記突起部を覆うことなく画素電極が形成されている

ことを特徴とする請求項14記載の液晶表示装置。

【請求項16】 前記液晶パネルの突起部は、これを平面視したときの面積が前記遮光領域のほぼ半分以下となるように形成されている

ことを特徴とする請求項14記載の液晶表示装置。

【請求項17】 前記液晶パネルにおける前記第2基板の液晶層側には、カラーフィルターおよびマイクロレンズのうち少なくとも一方が設けられていることを特徴とする請求項14記載の液晶表示装置。

【請求項18】 前記液晶パネルには、前記画素がマトリクス状に形成されてなる有効画素部を避けた位置の前記平坦化膜の表面に、前記突起部と同様に構成された他の突起部と、前記画素電極と同じ材料で前記他の突起部を覆うように形成された導電膜とからなって、前記第1基板が前記第2基板との間でコモン電位を取るコモン電極部が形成されている

ことを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置。

【請求項19】 前記液晶パネルの前記平坦化膜および前記突起部は、有機 材料からなる

ことを特徴とする請求項14記載の液晶表示装置。

【請求項20】 前記有機材料は、感光性または非感光性のアクリル樹脂も しくはこのアクリル樹脂を主成分とする材料からなる

ことを特徴とする請求項19記載の液晶表示装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、透過型や反射型の液晶表示装置および強誘電体液晶表示装置等に適用される液晶パネル、液晶パネルの製造方法および液晶表示装置に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

従来の液晶表示装置に備えられる液晶パネルには、一対のガラス等からなる基板が所定の間隔(ギャップ)をあけて対向配置され、これら基板間に液晶層が設けられて、多数の画素がマトリックス状に設けられた構造のものが知られている。一対の基板の一方には、その液晶層側に例えば薄膜トランジスタ(TFT)等のスイッチング素子および画素電極が画素毎に形成されており、他方にはその液晶層側に、上記画素電極に対向して対向電極が形成されている。また他方の基板にはその他、カラーフィルターやマイクロレンズ等が設けられている場合もある

## [0003]

このような液晶パネルでは、応答速度やコントラスト、視野角等の特性が、液晶層の厚みとなる上記ギャップの寸法と密接な関係があるため、ギャップを所要の寸法に厳密に制御することが高い表示品質を得るうえで重要となっている。またギャップ寸法が不均一であると、表示ムラ等が生じて視認性の低下を招く。そこで従来では、一対の基板間に棒状や球状のガラスやプラスチック等からなるスペーサを分散してギャップ寸法の調整を行っている。このスペーサの分散方法としては、例えば一対の基板のいずれかに対して、基板全面にランダムに塗布する方法が採用されている。

## [0004]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記のスペーサを用いたギャップ調整は、スイッチング素子を構成する半導体層にアモルファスシリコン(a-Si)や低温条件で成膜されるポリシリコン(Poly-Si)が用いられて画素サイズが大きい液晶パネルにおいて有効であっても、スイッチング素子の半導体層に高温条件で成膜されるPoly-Siが用いられて画素サイズが小さい(例えば、20μm×20μm程度以下のピッチ等)液晶パネルでは、輝点等を発生させる等、表示品質を低下させてしまう。

## [0005]

これは、スペーサが基板全面にランダムに塗布され、したがってマトリクス状の多数の画素で構成された有効画素部にも配置されるため、画素サイズが小さい液晶パネルでは、スペーサによる液晶分子の配向秩序の乱れが表示品質に大きな影響を与えることによる。

#### [0006]

しかも従来では、スペーサの密度を調整して塗布できないため、いずれの半導体層を用いた液晶パネルにおいても、ギャップ寸法が不均一となり易く、表示品質の低下を招き易いといった難点も生じている。

#### [0007]

またスペーサを用いてギャップ調整を行う場合には、基板にスペーサを塗布する工程とともに、コモン電極部用の導電ペーストを塗布する工程が必要となる。 このコモン電極部とは、スイッチング素子側と対向電極との間でコモン電位を取るべく有効画素部を避けた液晶パネルの周縁部に設けるものである。よって、このような独自の工程およびそれぞれの工程に用いる装置が必要であるため、製造工程が煩雑となって生産性が悪く、製造コストが高くついてしまう。

## [0008]

さらに、複屈折率を利用した反射型の液晶表示装置において、強誘電性液晶を 用いた液晶パネルを備えたものでは、強誘電性液晶が層構造を有しているものの ため、配向不良を生じさせることなくスペーサの塗布によるギャップ調整を行う ことが困難である。また、強誘電性液晶を用いた液晶パネルでは、極めて精度の 高いギャップ寸法の調整が要求されており、スペーサを用いてもこの要求を満足 する高精度なギャップ調整が難しいのが現状となっている。

## [0009]

また、マイクロレンズ等が設けられた液晶パネルの製造において、マイクロレンズ等が例えばガラスからなる一対の基板と熱膨張係数が異なる種類の材料で形成されている場合には、液晶パネルの製造時に加わる熱による歪みが生じる等し、これが原因となってギャップ寸法を高精度に設定することが難しいという不具合が生じている。

## [0010]

以上のことから、透過型や反射型等、どのような種類のものでも、ギャップ寸 法が高精度かつ均一に調整された表示品質の良好な液晶パネルを低コストで生産 性良く製造可能な技術の開発が切望されている。

## [0011]

## 【課題を解決するための手段】

そこで、上記課題を解決するために本発明に係る液晶パネルは、所定の間隔をあけて対向配置された第1基板と第2基板との間に液晶層が設けられ、第1基板の液晶層側にはこの液晶層側の表面が平坦な平坦化膜が設けられたものからなり、画素がマトリクス状に形成されているとともに、隣合う画素の間が遮光領域とされたものにおいて、上記平坦化膜の表面でかつ遮光領域の位置に、第2基板の液晶層側の最表面に当接して第1基板と第2基板との間に所定の間隔を形成する突起部が、平坦化膜と同じ材料で形成された構成となっている。

#### [0012]

また本発明に係る液晶パネルの製造方法は、上記発明の液晶パネルを製造する方法であって、絶縁基板の一面側に表面が平坦な平坦化膜を形成するとともに、平坦化膜と同じ材料を用いて平坦化膜の表面でかつ遮光領域の位置に突起部を形成して上記第1基板を得、次いで突起部を上記第2基板の最表面に当接して第1基板と第2基板とを対向した状態に貼り合わせるようになっている。

### [0013]

さらに本発明に係る液晶表示装置は、本発明の液晶パネルを備えて構成された ものとなっている。

## [0014]

本発明の液晶パネルでは、平坦化膜の表面でかつ遮光領域の位置に、第2基板の液晶層側の最表面に当接して第1基板と第2基板との間に所定の間隔を形成する突起部が形成されているため、各画素の領域にて突起部による液晶分子の配向秩序の乱れが生じない。よって画素サイズが小さいものであっても、表示品質の低下が起きない。

## [0015]

また突起部は、平坦化膜の表面に平坦化膜と同じ材料で形成されていることから、平坦化膜の形成に兼ねて突起部を形成することが可能となる。よって、従来行っていたギャップ調整のためのスペーサの塗布工程が不要となるため、その分だけ製造工程数が削減される。また上記突起部と同様に構成された他の突起部をコモン電極部として、多数の画素からなる有効画素部を避けた位置の平坦化膜の表面に設ける構造とする場合にも、コモン電極部の構成要素となる他の突起部を平坦化膜の形成に兼ねて形成可能である。しかも、平坦化膜の表面に形成する画素電極の形成に兼ねて他の突起部にも画素電極用の導電膜を形成すれば、新たにコモン電極部用の導電ペーストを塗布する工程を行う必要もなくなる。この結果、更なる製造工程数の削減が図れる。

#### [0016]

さらに突起部は、平坦化膜と同様の材料にて形成されているものであるため、 高精度に微細加工可能な半導体装置製造プロセスを用いて、所要の高さおよび所 要の形状に高精度に形成可能であるとともに所要の密度で形成可能なものである 。よって、本発明の液晶パネルでは、スペーサを用いた場合に比較してより高精 度にギャップ寸法が調整され、かつギャップ寸法の均一性が向上する。

## [0017]

また平坦化膜および突起部が有機材料で形成されていれば、例えば第2基板が ガラスからなり、第2基板にガラスとは熱膨張係数の大きく異なる有機材料から なるマイクロレンズ等が設けられていた場合、液晶パネルの製造工程により加わる熱に起因して発生する第1基板側と第2基板側との歪み等差を小さく抑えられる。よって、ギャップ寸法の高精度な調整を容易に行える。

## [0018]

本発明の液晶パネルの製造方法では、第1基板の液晶層側に表面が平坦な平坦 化膜を形成するとともに、平坦化膜と同じ材料を用いて平坦化膜の表面でかつ遮 光領域の位置に突起部を形成するため、従来行っていたギャップ調整のためのス ペーサの塗布工程が不要であり、従来に比較して少ない工程数で液晶パネルが製 造される。また上記突起部と同様に構成される他の突起部をコモン電極部として 、多数の画素からなる有効画素部を避けた位置の平坦化膜の表面に設ける工程も 、平坦化膜の形成に兼ねて行える。しかも、次工程にて平坦化膜の表面に画素電 極を形成する場合、この工程に兼ねて他の突起部にも画素電極用の導電膜を形成 することが可能となり、新たにコモン電極部用の導電ペーストを塗布する工程を 行う必要もない。結果として工程数が大幅に削減して液晶パネルの製造が行える

## [0019]

また突起部は、平坦化膜と同様の材料で形成するため、高精度に微細加工可能な半導体装置製造プロセスを用いて、所要の高さおよび所要の形状に高精度に形成可能であるとともに所要の密度に形成可能となる。さらに、突起部を遮光領域の位置に形成するため、その後の工程にて、突起部を第2基板の最表面に当接して第1基板と第2基板とを対向した状態に貼り合わせ第1基板と第2基板との間に液晶層を形成する際、各画素の領域にて突起部による液晶分子の配向秩序の乱れを生じさせることもない。したがって、ギャップ寸法が高精度にかつ均一に調整された上記発明の液晶パネルが実現される。

#### [0020]

さらに平坦化膜および突起部を有機材料で形成すれば、例えば第1基板や第2 基板がガラス基板からなり、第2基板に有機材料からなるマイクロレンズ等が設けられていても、液晶パネルの製造時に加わる熱に起因して発生する第1基板側と第2基板側との歪み等差を小さく抑えられる。よって、ギャップ寸法の高精度 な調整を容易に行える。

[0021]

さらに本発明の液晶表示装置では、上記発明の液晶パネルを備えていることから、この発明の液晶パネルと同様の作用が得られる。

[0022]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。

図1は本発明の液晶表示装置に備えられた液晶パネルの一実施形態を示す要部 断面図であり、例えば透過型の液晶表示装置の液晶パネルの例を示したものであ る。また図2は実施形態に係る液晶パネルを構成する第1基板側を示した平面図 である。

[0023]

本実施形態に係る透過型の液晶表示装置は、図1に示す液晶パネル1と、駆動用(LSI)ドライバー(図示略)と、液晶パネル1の光が入射する側(前面側)と反対の側(背面側)に設けられた照明(バックライト)等を備えて構成され、背面側から液晶パネル1に入射した光を出射して表示するものである。

[0024]

液晶パネル1は、図1に示すように所定の間隔をあけて対向配置された一対の 基板である第1基板2および第2基板3と、これら第1基板2と第2基板3との 間に設けられた液晶層4とを備えて構成されている。この液晶パネル1では、多 数の画素がマトリクス状に設けられて有効画素部が形成されており、有効画素部 にて隣合う画素の間が遮光領域とされている。

[0025]

すなわち、第1基板2においては、例えばガラス等の透光性を有する絶縁基板5の液晶層4側に、複数のゲート配線10がそれぞれ間隔をあけて略平行に配置され、また複数の信号配線11がゲート配線10とは略直交する方向に間隔をあけて配置されている。また、ゲート配線10と信号配線11とにより囲まれた矩形の各領域内には、ゲート配線10と信号配線11とが交差する付近に薄膜トランジスタ(TFT)等からなる液晶駆動用のスイッチング素子6が形成されてい

るとともに、矩形の各領域をほば覆うように画素電極19が設けられている。

[0026]

このように第1基板2では、有効画素部において多数の画素電極19が各々独立してマトリクス状に配列され、各画素電極19の配置部分が概ね画素の領域となっている。

[0027]

スイッチング素子6は、第1基板2の液晶層4側の面に形成された島状の半導体層7と、半導体層7上にゲート絶縁膜8を介して形成されたゲート電極9と、ソース電極13と、ドレイン電極14とを有して構成される。半導体層7は、トランジスタのソース、ドレインを構成するもので、例えばa-SiやPoly-Siからなっている。またゲート電極9は、絶縁基板5の液晶層4側の面に形成されたゲート配線10に接続する状態で形成されている。

[0028]

なお、第1基板2の内面には、半導体層7,ゲート絶縁膜8,ゲート電極9およびゲート配線10を覆う状態で例えば無機材料からなる第1層間絶縁膜12が形成されている。そして、ソース電極13,ドレイン電極14はそれぞれ、第1層間絶縁膜12に形成されたコンタクト部(図示略)を介して半導体層7のソース,ドレインに接続された状態で第1層間絶縁膜12上に設けられている。また上記の信号配線11も第1層間絶縁膜12上に形成されており、ソース電極13はこの信号配線11と接続した状態に形成されている。

[0029]

これら信号配線11,ソース電極13,ドレイン電極14や上記したゲート電極9、ゲート配線10は、第2基板3の液晶層4と反対側、つまり液晶パネル1の背面側に配置されている照明から第2基板3に入射する光を遮光する例えばアルミニウム(A1)の材料で形成されたものとなっている。本実施形態においてこれらゲート配線10や信号配線11等は、後述のブラックマトリクス16に覆われる状態となるが、ブラックマトリクス16が設けられない場合には、隣合う画素間(画素電極19間)を遮光する遮光領域を構成するものとなる。

[0030]

第1層間絶縁膜12上には、無機材料あるいは有機材料からなる第2層間絶縁膜15が、信号配線11,ソース電極13およびドレイン電極14を覆う状態で形成されており、第2層間絶縁膜15上にはスイッチング素子6への光の入射を遮断するためおよび蓄積容量を構成するためのブラックマトリクス16が設けられている。ブラックマトリクス16は、例えばチタン(Ti)、タングステン(W),モニブデン(Mo)等の遮光材料で形成されており、各ゲート配線10に沿ってスイッチング素子6,ゲート配線10等を覆う状態に設けられている。

[0031]

したがって、信号配線11およびブラックマトリクス16により、隣合う画素の間(画素電極19間)を遮光する遮光領域が構成されている。またブラックマトリクス15は、第2層間絶縁膜15に形成されたコンタクトホール(図示略)を介してドレイン電極14に接続されている。

[0032]

第2層間絶縁膜15上には、ブラックマトリクス16を覆うようにして、液晶層4側の表面が平坦な絶縁性の平坦化膜17が形成されており、平坦化膜17の液晶層4側の表面には、有効画素部における遮光領域の位置に柱状の突起部18が形成されている。本実施形態では、平坦化膜17の表面でかつブラックマトリクス16の位置に突起部18が形成された状態となっている。また平坦化膜17には、ブラックマトリクス16に達するコンタクトホール17aが形成されている。

[0033]

突起部18は、第2基板3の液晶層4側の最表面に当接して第1基板2と第2基板3との間に所定寸法の間隔(ギャップ)を形成するためのものである。したがって、第1基板2と第2基板3との間に所定寸法のギャップを形成でき、かつそのギャップ寸法を維持できる強度を有する形状、寸法に形成されている。換言すると、形状については、このような条件を満たしていれば、平面視した状態で略正方形や略長方形をなす角柱や、平面視した状態で略円形をなす円柱等の様々な形状を採用することができる。

## [0034]

また突起部18の寸法については、高さが第1基板2と第2基板3との間に形成するギャップの寸法に等しい寸法であり、かつ縦横(または径)がそのギャップ寸法を維持できる強度を保てる寸法であるとともに、平面視した状態における面積が、突起部18を設けた遮光領域(ブラックマトリクス16)の面積のほぼ半分以下となるように設定されている。上限値をこのように設定するのは、ドメイン・ディスクリネーションの影響を無くすためである。

#### [0035]

突起部 18 を平面視したときの面積が、ブラックマトリクス 16 の面積のほぼ 半分となるのは、例えばスイッチング素子 6 の半導体層 7 が高温条件のPolyS i で形成され、ブラックマトリクス 16 が平面視略長方形をなしてその短辺の寸法 L darkが  $10 \mu$  m~  $20 \mu$  m程度であると、突起部 18 が平面視略正方形の場合には、その一辺の寸法 L が L が L darkの 1/2 以下の約  $7 \mu$  m以下となり、突起部 18 が平面視略円形の場合には、その直径の寸法 L S が約  $9 \mu$  m~  $10 \mu$  m以下となる。

## [0036]

## [0037]

上記の突起部18は、平坦化膜17と同じ材料で形成されている。平坦化膜17および突起部18を構成する材料としては、平坦化膜17の表面を容易に平坦に形成可能であるとともに、その表面に突起部18を容易にかつ一体的に形成可能な材料、例えば有機材料が採用される。この有機材料の一例としては、感光性または非感光性のアクリル樹脂もしくはこのアクリル樹脂を主成分とする材料が挙げられる。本実施形態では、そのような有機材料にネガティブ型の感光性のア

クリル樹脂を用いて平坦化膜17および突起部18が構成されている。

[0038]

また、有効画素部を避けたパネル周縁部位置の平坦化膜17の表面には、上記 突起部18と同様に構成された他の突起部(図示略)が形成されている。この他 の突起部は、第1基板2のスイッチング素子6が第2基板3の後述する対向電極 との間でコモン電位をとるためのコモン電極部の構成要素となるものとなる。

[0039]

このような突起部18および他の突起部が形成された平坦化膜17の表面には、各画素の画素電極19が、コンタクトホール17aの内面を覆う一方、突起部18を覆うことなく形成されている。また有効画素部を避けたパネル周縁部において平坦化膜17の表面には、他の突起部の上面および側面を覆う状態で画素電極19と同様の材料からなる導電膜が形成され、他の突起部とこの導電膜とから上述のコモン電極部が構成されている。画素電極19およびコモン電極部の導電膜は、ITO膜からなる透明導電膜で形成されている。さらに、平坦化膜17の表面には、コモン電極部を除いて画素電極19等を覆う状態に配向膜(図示略)が設けられている。

[0040]

一方、第2基板3では、例えばガラス等の透光性を有する絶縁基板20の液晶層4側に、絶縁基板20のほぼ前面に対向電極21が形成され、さらに対向電極21上に配向膜(図示略)が設けられている。対向電極21は、例えばITO膜からなる透明導電膜で形成されている。

[0041]

そして、液晶パネル1では、第1基板2と第2基板3とが、第1基板2の突起 部18を第2基板3の液晶層4側の最表面である配向膜に当接させた状態で液晶 層4を挟んで対向配置されている。

[0042]

次に、上記のごとく構成される液晶パネル1の製造に基づき、本発明に係る液晶パネルの製造方法の一実施形態を説明する。

図3 (a) ~ (d) および図4 (e), (f) は、実施形態の液晶パネル1の

製造方法を工程順に示す要部断面図である。

[0043]

液晶パネル1を製造するにあたっては、まず既知の技術によって、図3(a)に示すように、絶縁基板5の液晶層4側となる一面側にスイッチング素子6の半導体層7,ゲート絶縁膜8,ゲート電極9,ゲート配線10(図2参照)を形成し、これらを覆う状態で絶縁基板5の一面側に第1層間絶縁膜12を形成する。続いて、第1層間絶縁膜12上にソース電極13,ドレイン電極14,信号配線11(図2参照)を形成する。このことにより、有効画素部の各画素の領域にスイッチング素子6が設けられる。

[0044]

さらに図3(b)に示すように、第1層間絶縁膜12上にソース電極13,ドレイン電極14,信号配線11を覆う状態で第2層間絶縁膜15を形成し、第2層間絶縁膜15上に例えばスパッタリング、フォトリソグラフィ、エッチングの技術によりブラックマトリクス16を形成する。

[0045]

次いで、図3(c)および(d)に示すように、平坦化膜17および突起部18を形成する工程を行う。本実施形態では、例えば平坦化膜17および突起部18の材料にネガティブ型の感光性を有するアクリル樹脂を用い、スピンコート技術によって、ブラックマトリクス16を覆うようにして第2層間絶縁膜15上に表面が平坦となる膜厚、例えば5μm程度の膜みの樹脂材料膜22を形成する。

[0046]

続いて、図3(d)に示すように、平坦化膜17のコンタクトホール17aを 形成する箇所に遮光パターン31を有するとともに、突起部18を形成するブラ ックマトリクス16の直上位置に開口パターン32を有し、その他の平坦な面を 形成する箇所がハーフトーンのパターン33からなるマスク30を用い、フォト リソグラフィによって、樹脂材料膜22からなる平坦化膜17と、ブラックマト リクス16に達するコンタクトホール17aと、樹脂材料膜22からなる突起部 18とを同時に形成する。

### [0047]

本実施形態のフォトリソグラフィでは、例えば紫外線による多重露光を行った後、現像、ポストベークを経て平坦化膜 17, コンタクトホール 17 a および突起部 18 を得る。その際、ギャップ寸法となる突起部 18 の高さを、例えば  $3\mu$  m~  $4\mu$  m程度に形成する。

## [0048]

なお、平坦化膜17および突起部18の形成は、これらの材料に非感光性のアクリル樹脂を用い、エッチングの技術によって行ってもよい。その場合には、例えば、上記と同様に樹脂材料膜22を形成した後、樹脂材料膜22上にレジストパターンを形成する。そして、レジストパターンをマスクとしたドライエッチングを行うことにより、平坦化膜17,コンタクトホール17aおよび突起部18を形成可能である。このドライエッチングで用いるエッチングガスとしては、例えばテトラフロロメタン(CF4)および酸素(O2)の混合ガスが挙げられる

## [0049]

次に、図4 (e)に示すように、例えばスパッタリング技術によって、コンタクトホール17aの内面と、コモン電極部を構成する他の突起部の上面および側面を覆う一方、突起部18を覆うことなくITO膜を形成する。そして、フォトフォトリソグラフィおよびエッチングの技術によってITO膜をパターニングして画素電極19を形成する。さらに、平坦化膜17の表面に、コモン電極部を除いて画素電極19等を覆う状態に配向膜(図示略)を形成する。以上の工程によって、画素電極19がマトリクス状に配置された第1基板2が作製される。

## [0050]

その後は、図4(f)に示すように、予め既知の技術によって、絶縁基板20 の液晶層4側となる一面側に対向電極21と、配向膜(図示略)とが設けられて 作製された第2基板3を用意し、この第2基板3と上記のごとく作製された第1 基板2とを、第1基板2の突起部18を第2基板3の液晶層4側の最表面である 配向膜に当接させた状態で対向配置し、液晶の注入口をあけて第1基板2および 第2基板3の周縁部を貼り合わせる。そして、突起部18により形成されたギャ ップに、注入口から液晶を注入して液晶層 4 を形成し、注入口を封止することにより液晶パネル 1 が製造される。

## [0051]

このように上記の実施形態の製造方法では、第1基板2の液晶層4側に平坦化膜17を形成するとともに、平坦化膜17と同じ材料を用いて突起部18を形成するので、従来行っていたギャップ調整のためのスペーサの塗布工程が不要である。また、突起部18と同様に構成されてコモン電極部となる他の突起部も、平坦化膜17および突起部18の形成に兼ねて行うことができる。しかも、平坦化膜17の表面への画素電極19の形成に兼ねて、他の突起部19を覆う導電膜を形成できるため、コモン電極部用の導電ペーストを塗布する工程を行う必要もない。したがって、従来に比較して製造工程数を大幅に削減でき、低コストで液晶パネル1を製造することができる。

## [0052]

また実施形態の製造方法では、突起部18の材料に平坦化膜17と同様の材料を用いることから、高精度に微細加工可能な半導体装置製造プロセスを用いて、 突起部18を所要の高さおよび所要の形状に高精度に形成可能できる。また所要 の密度に形成することができる。さらに、平坦性に優れた平坦膜17も形成可能 である。

## [0053]

さらに、突起部18を平坦化膜17の表面にてブラックマトリクス16の直上に形成するので、その後の工程にて、突起部18を第2基板3の最表面に当接して第1基板2と第2基板3とを対向した状態に貼り合わせ、これらのギャップに液晶層4を形成する際、各画素の領域にて突起部18による液晶分子の配向秩序の乱れが生じることもない。よって、液晶層4における液晶分子の配向性の向上を図ることができる。

#### [0054]

またブラックマトリクス16の直上位置に突起部18を形成するため、画素サイズを小さく形成する場合にも、表示品質の低下を回避することができる。よって、いかなる画素サイズであっても、ギャップ寸法が高精度にかつ均一に調整さ

れて表示品質の高い液晶パネル1を製造できる。

[0055]

また上記実施形態の液晶パネル1では、平坦化膜17の表面でかつブラックマトリクス16の直上位置に、第2基板3の液晶層4側の最表面に当接して第1基板2と第2基板3との間に所定のギャップを形成する突起部19が設けられているので、各画素の領域にて突起部18による液晶分子の配向秩序の乱れが生じることなく、画素サイズが小さくても突起部18による表示品質の低下が抑えられたものとなる。

[0056]

また液晶パネル1では、突起部18およびコモン電極部を構成する他の突起部が、平坦化膜17の表面に平坦化膜17と同じ材料で形成されていることから、上記実施形態の製造方法のように平坦化膜17の形成に兼ねて突起部18および他の突起部を形成することができる。また画素電極19と同じ材料によりコモン電極部の導電部が形成されているので、画素電極19の形成に兼ねてこの導電部の形成も行うことができる。したがって、従来に比較して生産性を向上でき、低コストで製造できるものとなる。

[0057]

さらに突起部18は、平坦化膜17と同様の材料にて形成されて、上記実施形態の製造方法のように、高精度に微細加工可能な半導体装置製造プロセスを用いて、所要の高さおよび所要の形状に高精度に形成可能であるとともに所要の密度で形成可能なものである。よって、スペーサを用いた場合に比較してより高精度にギャップ寸法が調整され、かつギャップ寸法の均一性が向上した高表示品質でかつ低コストで製造される液晶パネル1を実現できる。

[0058]

また本実施形態の透過型の液晶表示装置によれば、このような液晶パネル1を 備えていることにより、表示品質の向上とともに製造コストの低減を図ることが できる。

[0059]

なお、上記実施形態では、透過型の液晶表示装置に備えられる液晶パネルにつ

いて述べたが、本発明はこの例に限定されない。例えば反射型の液晶表示装置や 強誘電性液晶を用いた液晶表示装置にも本発明を適用可能であるのもちろんであ る。このうち例えば反射型の液晶表示装置は、バックライト方式の照明を用いず 、外光のみを利用するものであり、例えば上記実施形態の画素電極が反射板を兼 ねて例えばA1等で形成され、第2基板の液晶層と反対の側から入射した光を画 素電極により反射させて表示するものである。

[0060]

よって、ブラックマトリクスが不要となることから、反射型の液晶表示装置に本発明を適用する場合には、平坦化膜17の表面でかつ有効画素部にてブラックマトリクス以外の遮光領域、例えば図5に示すように平坦化膜17の表面でかつA1等の遮光材料からなるゲート配線10と信号配線11とが交差する位置等に突起部18が形成されることになる。そして、突起部18を避けた状態に反射板を兼ねた画素電極23が形成される。

[0061]

また上記実施形態では、第2基板3の液晶層4側に対向電極21および配向膜が設けられている例を述べたが、その他に、カラーフィルターおよびマイクロレンズのうちの少なくとも一方が設けられた構成としてもよい。例えば図6(a),(b)に示すごとく第2基板3の絶縁膜20の液晶層4側に、平面視略四角形状のマイクロレンズ24が各画素の領域毎に設けられている場合には、マイクロレンズ24のコーナー位置となるブラックマトリクス16と信号配線11との交差する位置に突起部18(図6(b)にてハッチングで示す)を設けることができる。

[0062]

また図7に示すように、第2基板3の絶縁膜20の液晶層4側に、平面視略六角形状のマイクロレンズ24が各画素の領域毎に設けられている場合には、マイクロレンズ24の頂点位置でかつブラックマトリクス16の直上に突起部18(図7にてハッチングで示す)を設けることができる。

[0063]

このような位置に突起部18が設けれた構成では、マイクロレンズ24による

集光機能が突起部18により妨げられないため、集光率が向上し、しかも突起部 18によりギャップ寸法が高精度にかつ均一に調整された液晶パネル1を得るこ とができる。

## [0064]

また、第2基板3に上記したマイクロレンズ24やカラーフィルターが設けられた液晶パネル1では、通常、第1基板2の絶縁基板5や第2基板3の絶縁基板20と熱膨張係数の異なる種類の例えば有機材料でマイクロレンズ24やカラーフィルターが形成されることが多い。しかしながら、平坦化膜17および突起部18等を有機材料で形成すれば、液晶パネル1の製造時に加わる熱に起因して発生する第1基板2側と第2基板3側との歪み等差を小さく抑えることができる。

#### [0065]

したがって、ギャップ寸法の高精度な調整を容易に行うことができるので、本 発明は、第1基板や第2基板の絶縁基板と異種材料からなるマイクロレンズやカ ラーフィルター等を備えた第2基板を有する液晶パネルに特に有効となる。

## [0066]

さらに上記実施形態では、平面視略四角形状の柱状の突起部を設けた例を述べたが、例えば強誘電性液晶を用いて大型の液晶パネルを構成した液晶表示装置のようなものの場合には、図8に示すように平坦化膜17の表面にてブラックマトリクス16の直上位置に細長いライン状の突起部18を、例えば隣合う信号配線11に亘って設けてもよい。なお、図8では画素電極の図示を省略してある。

## [0067]

突起部18がこのような形状に設けられていることにより、第1基板2と第2基板3との間のギャップ寸法が、長期間に亘って所望の寸法に確実に維持される液晶パネル1を実現できるので、このような大型の液晶パネルにも本発明は特に有効である。また、突起部により高精度なギャップ寸法の設定を行える本発明は、非常に厳しいギャップ調整が要求される強誘電性液晶を用いた液晶パネルに特に有効となる。

[0068]

## 【発明の効果】

以上説明したように本発明に係る液晶パネルによれば、平坦化膜の表面でかつ 遮光領域の位置に、第2基板の液晶層側の最表面に当接して第1基板と第2基板 との間に所定の間隔を形成する突起部が形成された構成としたので、液晶分子の 配向性を向上でき、画素サイズが小さくても表示品質の向上を図れる。また突起 部が平坦化膜の表面にこの平坦化膜と同じ材料で形成されていることにより、平 坦化膜の形成に兼ねてスペーサとしての突起部が形成可能であり、またコモン電 極部となる他の突起部も形成可能であるので、大幅な製造工程数の削減を図るこ とができ、低コストで製造できる。

[0069]

さらに、突起部が平坦化膜と同様の材料にて形成され、これにより高精度に微細加工可能な半導体装置製造プロセスを用いて所要の形状に高精度にしかも要の密度に形成できるため、高精度にギャップ寸法が調整され、かつギャップ寸法の均一性が向上した液晶パネルが実現することになる。また平坦化膜および突起部が有機材料で形成されていれば、例えば第2基板にガラスとは熱膨張係数の大きく異なる有機材料からなるマイクロレンズ等が設けられていた場合にも、ギャップ寸法の高精度な調整を容易に行うとができる。

## [0070]

また本発明の液晶パネルの製造方法によれば、第1基板の液晶層側に表面が平 坦な平坦化膜を形成すると同時に、平坦化膜と同じ材料を用いて平坦化膜の表面 でかつ遮光領域の位置に突起部を形成するので、従来に比較して生産性良く、低 コストで液晶パネルを製造できる。また突起部を平坦化膜と同様の材料で形成す るので、高精度に微細加工可能な半導体装置製造プロセスを用いて、所要の高さ 、所要の形状、所要の密度に突起部を形成できるとともに、突起部を遮光領域の 位置に形成するため、各画素の領域にて突起部による液晶分子の配向性を向上で きる。したがって、ギャップ寸法が高精度にかつ均一に調整された上記発明の液 晶パネルを実現できる。

## [0071]

さらに上記発明と同様、平坦化膜および突起部を有機材料で形成すれば、第2 基板にガラスとは熱膨張係数の大きく異なる有機材料からなるマイクロレンズ等 が設けられていた場合にも、ギャップ寸法の高精度な調整を容易に行える効果も 得られる。

## [0072]

また本発明の液晶表示装置によれば、上記発明の液晶パネルを備えていることから、この発明の液晶パネルと同様、透過型や反射型等、どのような種類のものでも、ギャップ寸法が高精度かつ均一に調整された表示品質の良好な液晶パネルを低コストで生産性良く製造できる効果を得ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の液晶表示装置に備えられた液晶パネルの一実施形態を示す要部断面図である。

#### 【図2】

実施形態に係る液晶パネルを構成する第1基板側を示した平面図である。

#### 【図3】

(a)~(d)は、本発明に係る液晶パネルの製造方法の一実施形態を工程順に示す要部断面図(その1)である。

#### 【図4】

(e), (f)は、本発明に係る液晶パネルの製造方法の一実施形態を工程順に示す要部断面図(その2)である。

## 【図5】

本発明の液晶表示装置に備えられた液晶パネルの他の実施形態を示す要部平面図である。

#### 【図6】

本発明の液晶表示装置に備えられた液晶パネルの第2基板がマイクロレンズを 有した場合の突起部形成例を示す図であり、(a)は第2基板側の要部断面図、

(b) は要部平面図である。

【図7】

図6とは異なる形状のマイクロレンズを有した場合の突起部形成例を示す要部 平面図である。

【図8】

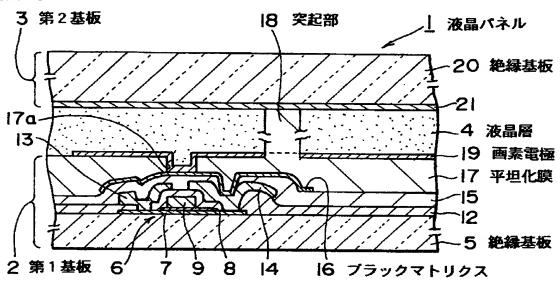
液晶パネルが大型のものの場合の突起部形成例を示す要部平面図である。

【符号の説明】

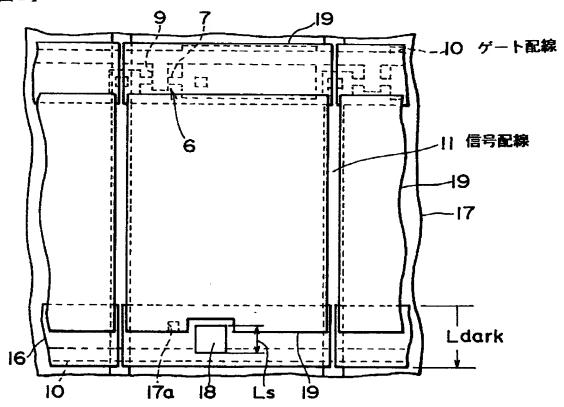
1…液晶パネル、2…第1基板、3…第2基板、4…液晶層、5,20…絶縁 基板、10…ゲート配線、11…信号配線、16…ブラックマトリクス、17… 平坦化膜、18…突起部、23…画素電極、24…マイクロレンズ

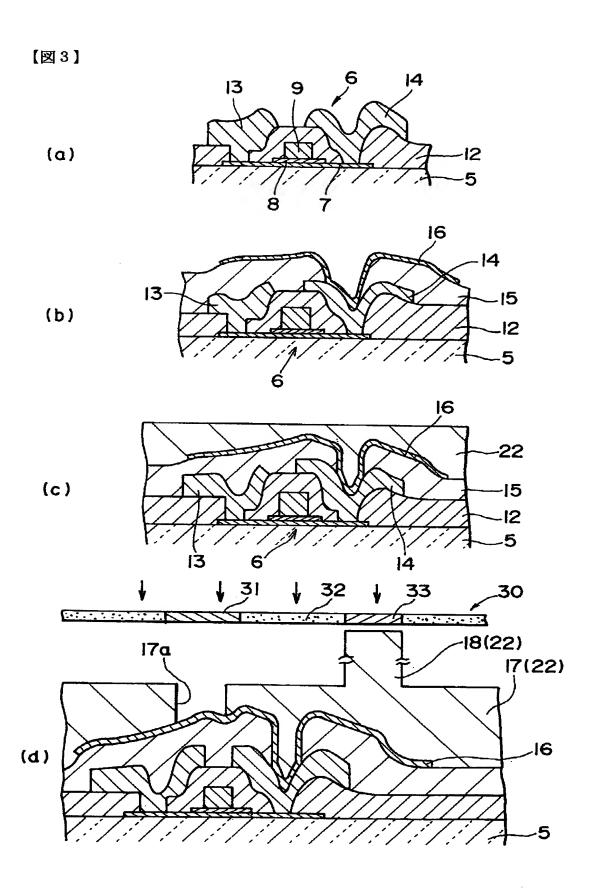
【書類名】 図面

## 【図1】

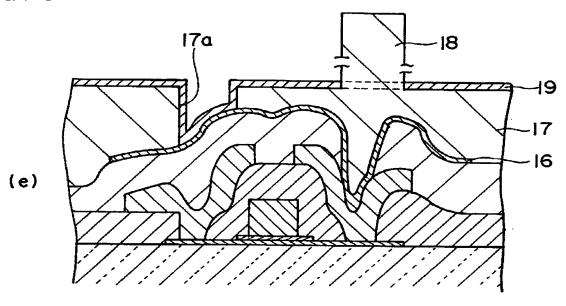


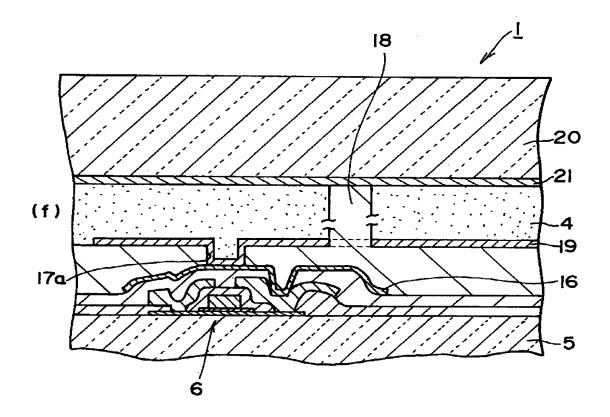
## 【図2】



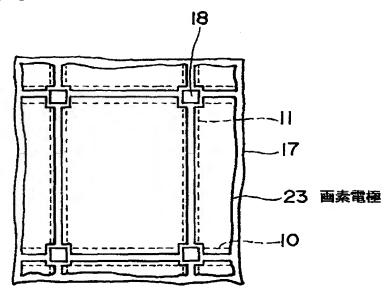


【図4】

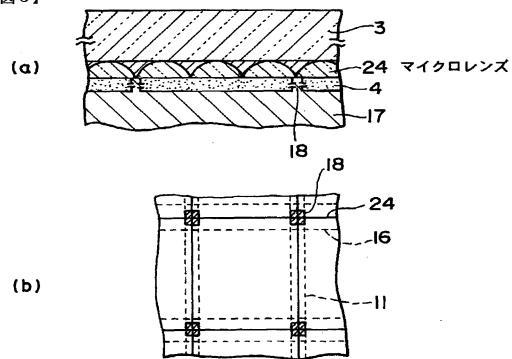




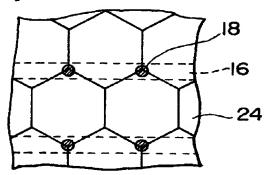
# 【図5】



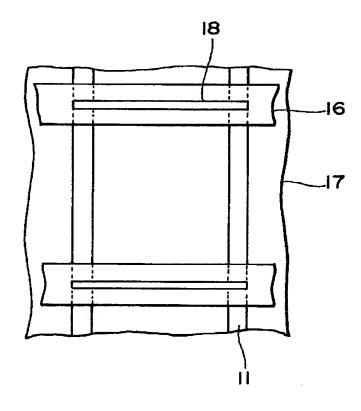
# 【図6】







【図8】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 どのような種類のものでも、ギャップ寸法が高精度かつ均一に調整された表示品質の良好な液晶パネルを低コストで生産性良く製造可能とする。

【解決手段】 液晶パネル1は、所定の間隔をあけて対向配置された第1基板2と第2基板3との間に液晶層4が設けられ、第1基板2の液晶層4側にはこの液晶層4側の表面が平坦な平坦化膜17が設けられたものからなり、画素がマトリクス状に形成されているとともに、隣合う画素の間がブラックマトリクス16および信号配線11により遮光領域とされたものにおいて、平坦化膜17の表面でかつブラックマトリクス16の位置に、第2基板3の液晶層4側の最表面に当接して第1基板2と第2基板3との間に所定の間隔を形成する突起部18が、平坦化膜17と同じ材料で形成された構成となっている。平坦化膜および突起部は、例えば有機材料で形成されている。

【選択図】

図 1

## 特平11-006082

# 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名

ソニー株式会社